

湖北武汉徕卡Leica DM8000 M 工业显微镜

产品名称	湖北武汉徕卡Leica DM8000 M 工业显微镜
公司名称	武汉斯玛特仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:徕卡 型号:DM8000 M
公司地址	武汉经济技术开发区莲湖路8号和普众创(集-HPZC-B048) (注册地址)
联系电话	13971043727

产品详情

湖北武汉徕卡Leica DM8000 M 工业显微镜

Leica DM8000 M 工业显微镜

徕卡 DM8000 M 提供了全新的光学设计，如理想的 宏观检查模式 或者倾斜紫外光 (OUV, 随检UV 选择) 不但提高了分辨能力，同时也增加了观察 8 ' ' /200 毫米直径大样品 时的产量。

该机照明 基于***的 LED 科技，一体化整合在显微镜机身上。
低热辐射效应和一体化内置技术确保了显微镜四周空间具有理想化的空气环流。
LED的超长使用寿命和低能耗特性大大降低了用户 今后的使用成本。

只要一指按键 您就可以切换放大倍率, 照明模式或相衬模式。

视野扩大四倍以上

宏观放大功能 使您可以比传统扫描物镜多看四倍以上的视野。

极限分辨率

全新的倾斜紫外模式 (OUV)
在紫外光基础上结合了倾斜光设计理念，确保您可以从任何角度都得到可见物理光学的极限分辨率。

人机工程学设计

非常适合 长时间在显微镜上工作, 直观操作适应任何程度的使用者。

LED 照明

内置一体化的LED照明达到了良好的空气环流. 长寿命和低能耗的LED特性同样为用户节省了大量成本。

特点

高级智能数字式正置材料显微镜,适合晶圆、电子元器件、金属、陶瓷、高分子材料、电子元器件,粉尘颗粒、等样

品的观察分析,多种安全设计,保护晶圆,镜头及观察者

模块化设计,可实现反射观察、透反射观察配置

复消色差光路,整体光路支持25mm视野直径

可选配UV光源,提高观察分辨率至亚微米结构,UV由大功率LED产生,具有UV和OUV功能

8x8大样品台,可实现8"晶圆的直接观察

6孔位电动物镜转盘,配接32mm直径长工作距离工业物镜

内置电动或手动调焦系统

独有0.7X宏观物镜,具有宏观晶圆检查功能

可实现明场、暗场、偏光、干涉和斜照明观察方式

机身内置LED透、反射照明电源,智能光强变化控制照明方式

能自动记忆在不同物镜下和不同观察方式下的光强、光阑大小及聚光镜的组合,自动恢复到位,操作简单快速

机座配触摸按钮,控制显微镜的操作

光强、光阑、观察方式和聚光镜调节可由按键和计算机控制操作,并自动在不同倍数物镜下拍的照片中加相应倍数标尺

具有色温恒定系统,提供工作效率

可连接晶圆搬运机进行连续工作

可配接摄像头,数码相机进行图像采集、分析、测量。

可配接荧光观察、高温热台、阴极发光仪、光度计

可配接自动扫描台进行多视场非金属夹杂物分析和颗粒粒度、清洁度分析